



# Guía de Ejercicios $N^{\underline{o}}$ 1: Física de Semiconductores

Constante	Valor			
$\overline{q}$	$1,602 \times 10^{-19} \mathrm{C}$			
k	$1,381 \times 10^{-23} \mathrm{J/K} = 8,617 \times 10^{-5} \mathrm{eVK}$			
$\epsilon_0$	$88.5\mathrm{fF/cm}$			
$\epsilon_r(\mathrm{Si})$	11,7			
$\epsilon_r(\mathrm{SiO}_2)$	3,9			
$T_{ m amb}$	$27^{\circ}{\rm C} = 300{\rm K}$			

Tabla 1: Constantes útiles.

Propiedad	Descripción	Silicio (Si)	Germanio (Ge)	Arseniuro de galio (GaAs)
$n_i  [\mathrm{cm}^{-3}]$	Concentración intrínseca de portadores	$10^{10}$	$2 \times 10^{13}$	$2 \times 10^6$
$\mu_{\rm n0} \ [{\rm cm}^2/({\rm Vs})]$	Movilidad de los $e^-$ a $T_{\rm amb}$	1450	3900	9000
$\mu_{\mathrm{p}0}~[\mathrm{cm}^2/(\mathrm{Vs})]$	Movilidad de los $h$ a $T_{\rm amb}$	500	2300	460

Tabla 2: Propiedades de materiales semiconductores. Las movilidades son para semiconductores intrínsecos.

## Parte I: Distribuciones de carga

- 1. La distribución de carga en un bloque de silicio se muestra en la figura 1.
  - a) Determine el signo del campo eléctrico en  $x=-750\,\mathrm{nm},\,x=-250\,\mathrm{nm},\,x=250\,\mathrm{nm}$  y  $x=750\,\mathrm{nm}.$
  - b) Determine el valor del campo eléctrico en  $x=-250\,\mathrm{nm}.$
  - c) ¿Dónde es máximo el campo eléctrico? (Responda sin hacer cuentas)
  - d) Haga un gráfico del campo eléctrico en función de la posición.

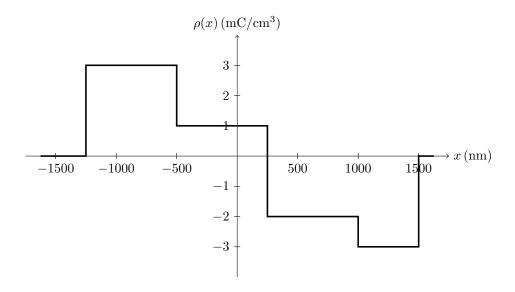


Figura 1



#### DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES Última actualización: $1^{\rm er}$ Cuatrimestre de 2023



- 2. La distribución de carga en un bloque de silicio se muestra en la figura 2:
  - a) Encuentre el espesor  $\Delta$  para que la muestra sea eléctricamente neutra. Dejar fijo  $\rho(-300\,\mathrm{nm})$ .
  - b) Encuentre el valor del campo eléctrico en  $x=-250\,\mathrm{nm}$  y  $x=150\,\mathrm{nm}$ .
  - c) Grafique el campo eléctrico en función de la posición E(x).
  - d) Si el potencial  $\phi(-\infty) = 0 \,\text{mV}$ , encuentre el valor del potencial eléctrico en  $x = 350 \,\text{nm}$ .

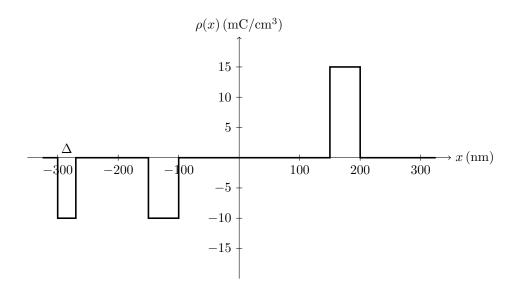


Figura 2

- 3. El campo eléctrico en un bloque de silicio se muestra en la figura 3:
  - a) Grafique la densidad de carga  $\rho(x)$ .
  - b) Si  $\phi(x=-2 \, \mu \text{m}) = -500 \, \text{mV}$ , ¿cuánto vale el potencial en x=0?
  - c) ¿Cuánto vale el potencial en  $x=2\,\mu\mathrm{m}$ ?

NOTA: no es necesario encontrar la expresión del potencial para responder esta pregunta.

d) Grafique el potencial eléctrico  $\phi(x)$  sabiendo que  $\phi(x=-2\,\mu\mathrm{m})=-500\,\mathrm{mV}.$ 

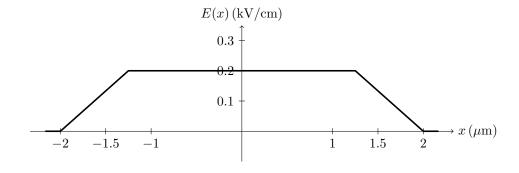


Figura 3

- 4. La distribución de cargas en un bloque de silicio se muestra en la figura 4. La densidad superficial representada por la delta de Dirac es  $\sigma = 2\,\mu\text{C/cm}^2$ .
  - a) Grafique el campo eléctrico en función de la posición E(x).
  - b) Grafique el potencial suponiendo que  $\phi(-\infty) = 0 \,\text{mV}$ .



**NOTA:** no se debe prestar atención a la altura de la delta de Dirac en el gráfico, ya que las unidades de  $\sigma$  son distintas a las del eje de ordenadas. Solamente es relevante la posición de la delta sobre el eje de abscisas.

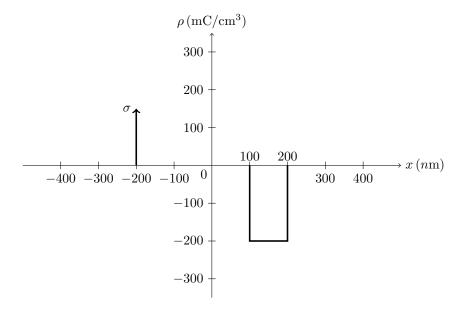


Figura 4

## Parte II: Semiconductores intrínsecos y extrínsecos

- 5. Una oblea de silicio a temperatura ambiente está dopada con átomos donores con una concentración de  $N_{\rm D}=1\times10^{15}\,{\rm cm}^{-3}$ .
  - a) ¿Cuál son las concentraciones de electrones  $n_0$  (cm<sup>-3</sup>) y huecos  $p_0$  (cm<sup>-3</sup>) a temperatura ambiente?
  - b) Calcular nuevamente  $n_0$  y  $p_0$  para los siguientes valores de  $N_{\rm D}$ :  $10^8\,{\rm cm}^{-3}$ ,  $10^{10}\,{\rm cm}^{-3}$  y  $10^{12}\,{\rm cm}^{-3}$ . Graficar.
  - c) ¿Qué sucede si en lugar de dopar con átomos donores  $(N_{\rm D})$  se lo hace con aceptores  $(N_{\rm A})$ ?
- 6. Se tiene una oblea de silicio a temperatura ambiente dopada con una concentración de átomos aceptores de  $N_{\rm A}=1\times10^{14}\,{\rm cm^{-3}}$ . Se agregan átomos donores con una concentración de  $N_{\rm D}=7.5\times10^{15}\,{\rm cm^{-3}}$  en una región de la oblea.
  - a) ¿Cuál son las concentraciones de electrones  $n_0$  (cm<sup>-3</sup>) y huecos  $p_0$  (cm<sup>-3</sup>) a temperatura ambiente?
  - b) Esta región de la oblea, ¿es tipo N o tipo P?
- 7. Tres obleas, cada una de un material semiconductor distinto (Si, Ge y GaAs) son dopadas con átomos donores con una concentración  $N_{\rm D}=1\times10^{10}\,{\rm cm^{-3}}$ . ¿Cuál es la concentración de electrones y huecos a temperatura ambiente en cada uno de los materiales? ¿Cuánto cambian en cada caso respecto de las concentraciones para los materiales intrínsecos?

## Parte III: Densidades de corriente y conductividad

- 8. Calcular la conductividad del silicio, germanio y arseniuro de galio a temperatura ambiente. Considerar que todos los materiales sean intrínsecos.
- 9. Dado un bloque de silicio cristalino intrínseco de 12 μm de largo y 4 μm² de sección, considerando equilibrio térmico y temperatura ambiente, se pide:



## DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES



Última actualización: 1er Cuatrimestre de 2023

- a) Calcule la resistencia entre los extremos de la barra de silicio.
- b) Hallar la expresión de la corriente si se aplica una diferencia de potencial  $V_{\rm EXT}$  entre los extremos del bloque. Indicar esquemáticamente el sentido del movimiento de los portadores.
- 10. Se tienen distintas obleas de Si a temperatura ambiente dopadas con B. Cada una es dopada con una concentración distinta, estas son: 10<sup>8</sup> cm<sup>-3</sup>, 10<sup>10</sup> cm<sup>-3</sup>, 10<sup>12</sup> cm<sup>-3</sup> y 10<sup>15</sup> cm<sup>-3</sup>. Graficar como varían las siguientes propiedades entre oblea y oblea: la movilidad de los electrones y de los huecos (utilice el gráfico de movilidad en función del dopaje); y la conductividad de la oblea.
- 11. Se tiene una oblea de silicio tipo P levemente dopada con una resistividad de  $250\,\Omega\,\mathrm{cm}$ . La geometría es tal que puede considerarse una situación unidimensional. En una cierta región de la muestra se mide una corriente de arrastre de  $1\times10^4\,\mathrm{A/cm^2}$ . Estime a temperatura ambiente la magnitud de:
  - a) La concentración del dopaje.
  - b) El campo eléctrico.
  - c) La contribución relativa de los electrones y los huecos a la corriente de arrastre total.
  - d) La velocidad de arrastre de los huecos y los electrones.
- 12. En una muestra de silicio que tiene una concentración de donores de  $N_D = 1 \times 10^{13} \,\mathrm{cm}^{-3}$ , se aplica un campo eléctrico en la dirección +x de magnitud  $1 \,\mathrm{kV/cm}$ .
  - a) ¿Cuál es la velocidad de arrastre de los electrones y huecos (magnitud y signo)?
  - b) ¿Cuál es la densidad de corriente de arrastre de los electrones y huecos (magnitud y signo)?
  - c) Realizar un gráfico cualitativo de la muestra con las direcciones de las velocidad y densidad de corriente de cada portador.
  - d) ¿Por qué el aporte de electrones a la corriente es mucho mayor que el de huecos?
- 13. A lo largo de una muestra de silicio de  $2\,\mu\mathrm{m}$  de longitud se establece un exceso de concentración de huecos minoritarios que está dado por  $\Delta p(x) = 10^8\,\mathrm{cm}^{-4} \times x$ , donde x es la coordenada en la dirección del gradiente de concentración. La concentración de donores en la muestra es  $1 \times 10^{16}\,\mathrm{cm}^{-3}$ . Encuentre la magnitud y signo de la densidad de corriente de difusión de huecos.

## Parte IV: Electroestática de los SC y relaciones de Boltzmann

- 14. Se tienen dos regiones en una oblea de silicio. Una está dopada con una concentración  $N_D = 5 \times 10^{16} \, \mathrm{cm}^{-3}$  y la otra  $N_A = 2 \times 10^{17} \, \mathrm{cm}^{-3}$ .
  - a) ¿Qué tipo de material es cada región?
  - b) Calcule la concentración de electrones y huecos en cada una de las regiones.
  - c) ¿Cuál es la diferencia de potencial entre las cada regiones?
- 15. Se tienen dos regiones en una oblea de silicio. Una está dopada con una concentración  $N_{D1} = 1 \times 10^{13}$  cm<sup>-3</sup> y la otra  $N_{D2} = 1 \times 10^{18}$  cm<sup>-3</sup>.
  - a) ¿Qué tipo de material es cada región?
  - b) Calcule la concentración de electrones y huecos en cada una de las regiones.
  - c) ¿Cuál es la diferencia de potencial entre cada región?
- 16. Se tiene un bloque de silicio de 100 µm de largo cuyo nivel de dopaje cumple con la siguiente función:  $N_A(x) = (10^{17} + x \cdot 10^{16} \, \text{µm}^{-1}) \, \text{cm}^{-3}$  con x en micro-metros. Suponer válida la hipótesis de cuasi-neutralidad.
  - a) Graficar  $n_0$  y  $p_0$  en función de x.
  - b) Calcular la diferencia de potencial entre los extremos del bloque.
- 17. Se tiene una oblea de silicio tipo N de 100 µm de largo con una distribución de dopante no uniforme. Conocidas las funciones de la variación espacial de dopantes  $(N_D(x) = 4 \times 10^{19} \,\mathrm{cm}^{-4} \,x + 10^{17} \,\mathrm{cm}^{-3})$  y portadores mayoritarios  $(n(x) = 3 \times 10^{19} \,\mathrm{cm}^{-4} \,x + 1.5 \times 10^{17} \,\mathrm{cm}^{-3})$ , determinar el campo eléctrico máximo.

#### DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES Última actualización: 1<sup>er</sup> Cuatrimestre de 2023



## Parte V: Integradores

- 18. Tres muestras de silicio con misma geometría (largo y área) son dopadas con tres densidades de impurezas donoras distintas, obteniéndose tres valores de movilidad distintos:  $\mu = 1400; 800; 300 \, \text{cm}^2/(\text{Vs})$ . A cada una de ellas se le aplica la misma tensión V, obteniéndose 3 corrientes distintas circulando por cada muestra que cumplen  $I_1 > I_2 > I_3$ . Relacionar cada corriente obtenida con cada uno de los dopajes y movilidades. Explicar por qué varía la movilidad, indicando un valor aproximado de densidad de dopaje para cada muestra. Justificar la respuesta.
- 19. En la Fig. 6 se presenta una resistencia para circuitos integrados basada en silicio que se construye realizando una impurificación con dopantes aceptores de concentración volumétrica  $N_A$  entre dos contactos metálicos, sobre un sustrato semiconductor tipo N. Se satisface que  $N_A \gg N_D$ .
  - a) Obtener el valor de  $N_A$  para que a a temperatura ambiente la concentración de los portadores generados térmicamente sea 5 órdenes de magnitud menor que  $p_0$ .
  - b) Sabiendo que  $d=6,65\,\mu\mathrm{m}$  determinar la relación entre L y W para que la resistencia a temperatura ambiente entre los contactos sea  $1\,\mathrm{k}\Omega$ .

**NOTA 1**: el  $SiO_2$  es un material aislante.

**NOTA 2:** Considerar que no existe circulación de corriente entre la zona tipo P/P<sup>+</sup> y la zona tipo N.

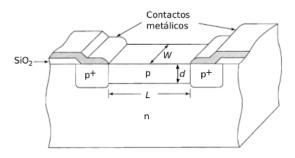


Figura 5: Resistencia para circuitos integrados

Figura 6

20. Se tiene el divisor resistivo de la Fig. 7. Ambos resistores están construidos con germanio y tienen las mismas dimensiones.  $R_1$  se encuentra dopado con  $N_D=5\times 10^{15}\,\mathrm{cm}^{-3}$ , mientras que  $R_2$  está dopado con  $N_A=1\times 10^{18}\,\mathrm{cm}^{-3}$ . Calcular la tensión en el nodo  $V_o$  a temperatura ambiente.

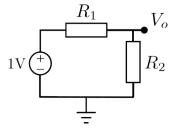


Figura 7

21. Se tiene el circuito RC de la Fig. 8. La constante de tiempo es  $\tau=90\,\mathrm{ns}$  y el capacitor tiene 1 pF de capacidad. El resistor está elaborado con silicio levemente dopado tipo N, tiene un área de 100  $\mu$ m² y una longitud de 10  $\mu$ m. Determinar el valor de su dopaje.



## DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES Última actualización: $1^{\rm er}$ Cuatrimestre de 2023



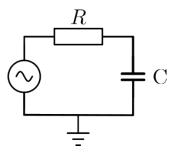


Figura 8